

# Índice de contenidos

|  |            |
|--|------------|
| <b>Resumen</b>   | <b>vii</b> |
| <b>Abstract</b>  | <b>ix</b>  |
| <b>I Introducción</b>  | <b>1</b>   |
| I-1 Sistemas microfabricados . . . . .                                 | 3          |
| I-2 Metamateriales y metasuperficies . . . . .                         | 7          |
| Bibliografía . . . . .   | 11         |
| <b>II Absorbers de radiación infrarroja</b>                            | <b>13</b>  |
| II-1 Bolómetros micromaqinados y absorción de infrarrojo . . . . .     | 15         |
| II-2 Absorbers electromagnéticos basados en metasuperficies . . . . .  | 18         |
| II-2.1 Resonadores de cuarto de onda microestructurados . . . . .      | 19         |
| II-2.2 Interferencia de reflexiones múltiples . . . . .                | 20         |
| II-2.3 Acoplamiento al campo eléctrico y al magnético . . . . .        | 22         |
| II-2.4 Acoplamiento a modos plasmónicos de cavidad . . . . .           | 23         |
| II-3 Metasuperficies integrables para infrarrojo térmico . . . . .     | 26         |
| II-4 Respuesta espectral de los metaátomos . . . . .                   | 29         |
| II-4.1 Escala . . . . .  | 31         |
| II-4.2 Relación de aspecto en el plano . . . . .                       | 33         |
| II-4.3 Relación de aspecto fuera del plano . . . . .                   | 35         |
| II-5 Efecto del orden geométrico de los arrays . . . . .               | 38         |
| II-5.1 Periodicidad en formaciones cristalinas . . . . .               | 38         |
| II-5.2 Transición cristalino - amorfo . . . . .                        | 40         |
| II-5.3 Direccionalidad en formaciones periódicas de emisores . . . . . | 41         |
| II-5.4 Microscopía de arrays de resonadores . . . . .                  | 44         |
| II-6 Reglas de diseño . . . . .  | 45         |
| II-7 Conclusiones parciales . . . . .                                  | 46         |
| II-8 Material complementario* . . . . .                                | 47         |
| II-8.1 Proceso de fabricación . . . . .                                | 47         |
| II-8.2 Caracterización por microscopía FTIR . . . . .                  | 48         |
| Bibliografía . . . . .   | 55         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>III Lentes de Huygens</b>   | <b>57</b> |
| III-1 Principio de Huygens . . . . .                                     | 58        |
| III-2 Óptica plana . . . . .   | 62        |
| III-2.1 Antenas en forma de V . . . . .                                  | 63        |
| III-2.2 Resonadores de plasmón de gap . . . . .                          | 65        |
| III-2.3 Limitaciones . . . . .   | 67        |
| III-3 Resonadores de Huygens-Kerker . . . . .                            | 67        |
| III-3.1 Condición de Kerker . . . . .                                    | 67        |
| III-3.2 Modos resonantes de discos y cilindros dieléctricos . . . . .    | 69        |
| III-3.3 Respuesta en transmisión de los resonadores de Huygens . . . . . | 72        |
| III-3.4 TiO <sub>2</sub> . . . . .                                       | 73        |
| III-3.5 Formaciones periódicas de resonadores de H-K . . . . .           | 79        |
| III-3.6 Interacción entre resonadores . . . . .                          | 80        |
| III-4 Exploración del espacio de parámetros . . . . .                    | 84        |
| III-4.1 Diseño conceptual y fabricación de muestras de exploración .     | 84        |
| III-4.2 Transmisión de luz monocromática y cromáticamente extensa        | 86        |
| III-4.3 Espectroscopía de arrays individuales . . . . .                  | 90        |
| III-4.4 Defectos en arrays homogéneos de resonadores . . . . .           | 91        |
| III-4.4.a Dieléctricos absorbentes . . . . .                             | 93        |
| III-4.4.b Contraste de índices de refracción reducido . . . . .          | 94        |
| III-4.4.c Factores de calidad desiguales . . . . .                       | 95        |
| III-4.4.d Resonadores cónicos . . . . .                                  | 97        |
| III-4.4.e Fronteras en arrays de tamaño finito . . . . .                 | 98        |
| III-5 Diseño de lentes . . . . .   | 99        |
| III-5.1 Limitaciones teóricas . . . . .                                  | 101       |
| III-5.2 Defectos en metasuperficies heterogéneas . . . . .               | 102       |
| III-5.2.a No correlacionados . . . . .                                   | 102       |
| III-5.2.b Correlacionados . . . . .                                      | 103       |
| III-6 Caracterización de lentes . . . . .                                | 105       |
| III-6.1 Estructuras fabricadas . . . . .                                 | 107       |
| III-6.2 Plano focal . . . . .  | 108       |
| III-7 Óptica de Fourier . . . . .  | 111       |
| III-7.1 Lentes por modulación de fase . . . . .                          | 113       |
| III-7.2 Lentes por modulación de intensidad . . . . .                    | 113       |
| III-7.3 Caracterización espacial de la transmitancia . . . . .           | 115       |
| III-7.4 Análisis espectral de las estructuras fabricadas . . . . .       | 116       |
| III-8 Conclusiones parciales . . . . .                                   | 119       |
| III-9 Material complementario* . . . . .                                 | 120       |
| III-9.1 Simulaciones numéricas . . . . .                                 | 121       |

|  |            |
|--|------------|
| III-9.1.a Simulaciones de campo lejano . . . . .                   | 121        |
| III-9.1.b Simulaciones de campo cercano . . . . .                  | 121        |
| III-9.2 Optimización de materiales . . . . .                       | 123        |
| III-9.3 Proceso de fabricación . . . . .                           | 126        |
| III-9.3.a Preparación del sustrato . . . . .                       | 127        |
| III-9.3.b Máscara blanda . . . . .                                 | 128        |
| III-9.3.c Máscara dura . . . . .                                   | 131        |
| III-9.3.d RIE . . . . .  | 133        |
| III-9.3.e Embebido . . . . .                                       | 134        |
| III-9.4 Caracterización óptica . . . . .                           | 134        |
| Bibliografía . . . . .   | 139        |
| <b>IV Discusión y perspectiva</b>                                  | <b>143</b> |
| IV-1 Modelo general de una metasuperficie . . . . .                | 143        |
| IV-2 Modulación por apilamiento de bloques funcionales . . . . .   | 144        |
| IV-3 Modulación por superposición de modos de dispersión . . . . . | 149        |
| IV-4 Conclusiones parciales . . . . .                              | 151        |
| Bibliografía . . . . .   | 153        |
| <b>V Conclusiones</b>  | <b>155</b> |
| <b>Publicaciones asociadas</b>                                     | <b>159</b> |
| <b>Agradecimientos</b>   | <b>161</b> |